**Ли Цзень Фень. Осаждение пленок GaAs из абляционной плазмы, формируемой импульсным мощным ионным пучком : Дис. ... канд. техн. наук : 05.09.02, 01.04.04 Томск, 2006 130 с. РГБ ОД, 61:06-5/3282**